PAT-NO:

JP406224510A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 06224510 A

TITLE:

LIGHT EXCITING WAVEGUIDE TYPE SOLID-STATE

LASER AND ITS

PRODUCTION

PUBN-DATE:

August 12, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KATO, YUJIRO

SUGIMOTO, NAOTO

SHIBUKAWA, ATSUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

N/A

APPL-NO:

JP05012282

APPL-DATE:

January 28, 1993

INT-CL (IPC): H01S003/16, H01S003/06

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a highly efficient light exciting waveguide

solid-state laser and its production method where the control of

frequency and narrowing of oscillating line width can be established at the same time.

CONSTITUTION: The title laser is composed of a YAG crystal or a displacement

type YAG crystal where a part of composition elements other than an oxygen in

the YAG crystal is displaced with at least one element having equivalant

valence, and a three-dimensional waveguide 11 that is provided with a core 12

where at least one of trivalent **Nd**, Ho, Er, and Tm or tetravalent Cr is

included as an active ion is hybrid-connected in series with a quartz waveguide

13 having a diffraction grating 15 as an external resonator through a reflection preventive film 16. Thus, when a pumping light is made incident

from the outside, the active ion in the core 12 is excited to generate

fluorescence, and only the desired infrared light thereof is excited to

generate single-mode laser beam with narrow line width.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-224510

(43)公開日 平成6年(1994)8月12日

(51)Int.Cl.⁵ H 0 1 S

識別記号

庁内整理番号

8934-4M

3/16 3/06

8934-4M

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平5-12282

(22)出願日

平成5年(1993)1月28日

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

(72)発明者 加藤 雄二郎

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 杉本 直登

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 渋川 篤

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

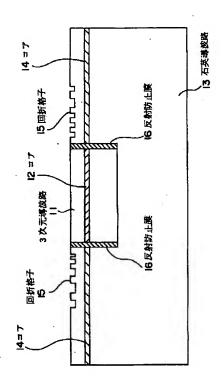
(74)代理人 弁理士 吉田 精孝

(54)【発明の名称】 光励起導波路型固体レーザ及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 発振周波数の制御と発振線幅の狭線化とを同時に達成し得る高効率の光励起導波路型固体レーザ及び その製造方法を提供する。

【構成】 YAG結晶または該YAG結晶の酸素以外の構成元素の一部を等価な価数を有する少なくとも一種類の元素で置き換えた置換型YAG結晶で構成され、Nd, Ho, Er, Tmの3価あるいはCrの4価の元素のイオンのうちの少なくとも一種類を活性イオンとして、含むコア12を備えた3次元導波路11と、外部共振器として回折格子15を備えた石英導波路13とを、反射防止膜16を介して直列にハイブリッド接続したことにより、外部から励起光が入射されると、コア12中の活性化イオンが励起されて蛍光が生じ、そのうちの所望する赤外光のみが回折格子15で励振され、単一モードで狭線幅のレーザビームが発生する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 Y₃ A 1₅ O₁₂で示されるイットリウム アルミニウム・ガーネット結晶(YAG結晶)または 該YAG結晶の酸素以外の構成元素の一部を等価な価数 を有する少なくとも一種類の元素で置き換えた置換型ガ ーネット結晶(置換型YAG結晶)で構成され、Nd, Ho, Er, Tmの3価あるいはCrの4価の元素のイ オンのうちの少なくとも一種類を活性イオンとして含む コアを備えた3次元導波路と、外部共振器として回折格 子を備えた石英導波路とを、反射防止膜を介して直列に 10 ハイブリッド接続したことを特徴とする光励起導波路型 固体レーザ。

【請求項2】 Y3 A 15 O12で示されるイットリウム・ ·アルミニウム·ガーネット結晶 (YAG結晶) 基板ま たは該YAG結晶の酸素以外の構成元素の一部を等価な 価数を有する少なくとも一種類の元素で置き換えた置換 型ガーネット結晶 (置換型YAG結晶) 基板の上に、N d, Ho, Er, Tmの3価あるいはCrの4価の元素 のイオンのうちの少なくとも一種類を活性イオンとする ガーネット結晶膜を液相エピタキシャル成長法(LPE 20 ものとなる。 法)により形成し、

前記ガーネット結晶膜をアルゴンイオンビームエッチン グ法により加工してコアを形成し、

該コアを形成したYAG結晶基板または置換型YAG結 晶基板の上に該YAG結晶基板または置換型YAG結晶 基板と同一組成の結晶膜をLPE法により形成して 3次 元導波路となし、

その後、該3次元導波路の両端面を光学研磨して反射防 止膜を形成し、

折格子、コア及び前記反射防止膜を備えた3次元導波路 を嵌め込むための溝を形成して石英導波路となし、

最後に、石英導波路の溝に反射防止膜を備えた3次元導 波路を、コア同士の位置決めを行って嵌め込むようにな したことを特徴とする光励起導波路型固体レーザの製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光励起導波路型固体レ ーザ、特に赤外光の光源として光通信等に利用される光 40 励起導波路型固体レーザ及びその製造方法に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】図2は従来のこの種の光励起導波路型固 体レーザの一例を示すもので、バルクの光学結晶の両端 面を光学研磨したレーザロッド1の両側に誘電体等で構 成されるミラー2を配置し、一方のミラー2の外側から 各種レーザあるいはフラッシュランプ等により励起光ビ ーム3を照射することによって、他方のミラー2からレ ーザビーム4を取り出すようになしたものであった。

【0003】しかしながら、前述した従来の光励起導波 路型固体レーザでは、バルク結晶を用いるため大型にな り、また、加工に時間を要するため高価になるという問 題があるとともに、現在、必要とされている単一モード での励振が困難であるという問題があった。

【0004】前述した問題を同時に解決する手段とし て、バルク結晶の代わりに光を狭い領域に閉じ込める導 波構造を有する単結晶ファイバあるいは平面型導波路を 用いることが考えられる。

【0005】しかしながら、単結晶ファイバの場合、現 在のファイバ作成技術では、予めクラッドを形成してお いて光を閉じ込める領域であるコアとその周りにコアよ りわずかに屈折率を小さくしてコアに光を閉じ込める役 割を果たすクラッドを同時に線引きする手法がなく、線 引き後にクラッドを形成するのが困難であるため、閉じ 込めの効果が十分でないという問題があり、また、ファ イバの直径が約10μm程度であるため、ハンドリング が困難であるという問題もあった。このため、現在、最 も有望なのは光学結晶を用いて3次元導波路を形成した

【0006】各種の光学結晶の中で、3次元の平面型導 波路の形成技術が確立されているのは、ニオブ酸リチウ ム、タンタル酸リチウムあるいはチタン酸バリウム等の 電気光学結晶についてのみである。これらは、例えばチ タン等を一部に拡散させたり、プロトン交換を一部に行 ったりすることにより、屈折率をその部分だけ周りより わずかに大きくすることによって3次元導波路とするこ とができる。

【0007】電気光学結晶による導波路は光変調器や光 一方、石英基板に、石英導波路の形成技術を用いて、回 30 スイッチに用いられているが、以下のようにいくつかの 欠点を有する。まず、結晶そのものの品質が十分でな く、性能が不安定となり易い。例えば、光変調器の場 合、変調信号に対して動作点が時間とともに変動する、 いわゆるドリフトが問題になることがある。また、電気 光学結晶特有の焦熱効果により、加工プロセス中の温度 上昇に対して内部歪みが発生し、結晶基板の破壊につな がることがある。さらにまた、拡散やプロトン交換によ って形成し得る導波路のコア径は約9μm程度であり、 高効率でレーザ発振をさせるにはやや大きい。

> 【0008】これらのことから、光励起導波路型固体レ ーザ用の光学結晶材料の中で、3次元の平面型導波路を 形成して高効率のレーザとなり得るものとしては、現 在、大型の固体レーザとして幅広い分野で用いられてい る、Y3 A 15 O12で示されるイットリウム・アルムニ ウム・ガーネット結晶 (YAG結晶)等のガーネット結 晶が挙げられる。ガーネット結晶は等方的で良質な結晶 成長技術が確立されており、レーザダイオード励起によ る室温連続発振も容易である。また、ガーネット結晶は 高硬度で化学的に安定であるため、3次元導波路への加 50 工技術に問題があったが、近年、加工用のマスクに十分

な耐性を持たせてイオンビームエッチング法を適用する ことにより、3次元導波路に十分な約5μm程度の深さ まで加工できるようになってきている。

[0009]

【発明を解決しようとする課題】ところが、たとえガーネット結晶を用いて3次元の導波路を形成したとしても、ガーネット結晶に直接、回折格子を形成するだけの加工技術が開発されていないため、現在は導波路の端面に誘電体等で構成されるミラーを形成して共振器を構成するものしか考えられておらず、発振周波数の制御や発 10振線幅の狭線化に依然として問題があった。

【0010】本発明はこのような問題点に鑑み、発振周 波数の制御と発振線幅の狭線化とを同時に達成し得る高 効率の光励起導波路型固体レーザ及びその製造方法を提 供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明では前記目的を達成するため、Y3 Al5 Ol2で示されるイットリウム・アルミニウム・ガーネット結晶(YAG結晶)または該YAG結晶の酸素以外の構成元素の一部を等価な価数を 20有する少なくとも一種類の元素で置き換えた置換型ガーネット結晶(置換型YAG結晶)で構成され、Nd, Ho, Er, Tmの3価あるいはCrの4価の元素のイオンのうちの少なくとも一種類を活性イオンとして含むコアを備えた3次元導波路と、外部共振器として回折格子を備えた石英導波路とを、反射防止膜を介して直列にハイブリッド接続した光励起導波路型固体レーザを提案する。

【0012】また、Y3 A 15 O12で示されるイットリ ウム・アルミニウム・ガーネット結晶 (YAG結晶)基 30 板または該YAG結晶の酸素以外の構成元素の一部を等 価な価数を有する少なくとも一種類の元素で置き換えた 置換型ガーネット結晶 (置換型YAG結晶) 基板の上 に、Nd, Ho, Er, Tmの3価あるいはCrの4価 の元素のイオンのうちの少なくとも一種類を活性イオン とするガーネット結晶膜を液相エピタキシャル成長法 (LPE法)により形成し、前記ガーネット結晶膜をア ルゴンイオンビームエッチング法により加工してコアを 形成し、該コアを形成したYAG結晶基板または置換型 YAG結晶基板の上に該YAG結晶基板または置換型Y AG結晶基板と同一組成の結晶膜をLPE法により形成 して3次元導波路となし、その後、該3次元導波路の両 端面を光学研磨して反射防止膜を形成し、一方、石英基 板に、石英導波路の形成技術を用いて、回折格子、コア 及び前記反射防止膜を備えた3次元導波路を嵌め込むた めの溝を形成して石英導波路となし、最後に、石英導波 路の溝に反射防止膜を備えた3次元導波路を、コア同士 の位置決めを行って嵌め込むようになした光励起導波路 型固体レーザの製造方法を提案する。

[0013]

【作用】本発明装置によれば、石英導波路を介して外部から励起光が3次元導波路に入射されると、3次元導波路のコア中の活性化イオンが励起されて蛍光を生じるが、そのうちの所望する赤外光のみが回折格子で反射されて励振され、単一モードで且つ狭線幅のレーザビームとして取り出される。

【0014】本発明方法によれば、液相エピタキシャル成長法及びアルゴンイオンビームエッチング法により、Y3 A 15 O12で示されるイットリウム・アルミニウム・ガーネット結晶(YAG結晶)または該YAG結晶の酸素以外の構成元素の一部を等価な価数を有する少なくとも一種類の元素で置き換えた置換型ガーネット結晶(置換型YAG結晶)で構成され、Nd、Ho、Er、Tmの3価あるいはCrの4価の元素のイオンのうちの少なくとも一種類を活性イオンとして含むコアを備えた3次元導波路が作製され、また、石英導波路の形成技術により、外部共振器として回折格子を備えた石英導波路が作製され、前記3次元導波路の両端面に反射防止膜を形成して石英導波路の溝に嵌め込むことにより、光励起導波路型固体レーザが作製される。

[0015]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらの実施例に限定されない。

【0016】図1は本発明の光励起導波路型固体レーザの一実施例を示すものである。図中、11はY3 A15 O12で示されるイットリウム・アルミニウム・ガーネット結晶(YAG結晶)または該YAG結晶の酸素以外の構成元素の一部を等価な価数を有する少なくとも一種類の元素で置き換えた置換型ガーネット結晶(置換型YAG結晶)で構成された3次元導波路、12はNd, Ho, Er, Tmの3価あるいはCrの4価の元素のイオンのうちの少なくとも一種類を活性イオンとして含む、3次元導波路11のコアである。また、13は平面型の石英導波路、14はそのコアであり、該石英導波路13の上面には回折格子(グレーティング)15が形成されている。また、16は3次元導波路11の発振光に対する反射防止膜である。

【0017】前記構成において、石英導波路13のコア14を通して外部から励起光、例えばアルミニウム・ガリウム・砒素レーザダイオードからの0.81μmの赤外光を3次元導波路11のコア12に入射すると、コア12中に存在する、Nd, Ho, Er, Tmの3価あるいはCrの4価の活性イオンのいずれかが励起され、所望する波長の赤外光を含む蛍光が生ずる。この蛍光のうちの所望する赤外光のみが回折格子15で反射されて励振されることにより、単一モードで狭線幅のレーザビームが発生する。なお、反射防止膜16は、いわゆるファブリペロー共振を押える作用を行う。

【0018】図3は本発明の光励起導波路型固体レーザ の製造方法の一実施例を示すもので、以下、図面に従っ

て説明する。

【0019】まず、直径2インチ (約5 c m) で厚さが 約400 μ mのイットリウム・アルミニウム・ガーネット結晶 (YAG結晶) 基板 ((111) 方位で鏡面仕上げ)21の上に、Nd (ネオジウム)イオンを活性イオンとし、格子定数がYAG結晶基板21と一致するように制御され且つ屈折率がYAG結晶基板21よりもわずかに大きくなるよう制御された厚さ約4 μ mのY3-x-yNdx Luy Al5-zGaz O12 (0<x, y, z<1) ガーネット結晶膜22を、PbO及びB2 O5 を融 10 剤とする液相エピタキシャル成長法 (LPE法) により形成する (図3(a))。

【0020】次に、前述したガーネット結晶膜22をアルゴンイオンビームエッチング法により断面が約4μm×4μmとなるように加工し、コア12を形成する(図3(b))。

【0021】次に、YAG結晶基板21と同一組成のY 3 A 15 O12結晶膜による上部クラッド23をLPE法により約10μmの厚さに形成し、約1cmの長さに切断して3次元導波路11を作製し、その後、その両端面 20を光学研磨し、該両端面に反射防止膜16を形成する(図3(c))。

【0022】一方、直径3インチで厚さ約1 mmの石英基板に、石英導波路の形成技術を用いて、1.319μm帯域用のミラーとして作用する回折格子15、約4μm×4μmのコア14及び反射防止膜16を備えた3次元導波路11を嵌め込むための溝24を形成し、約3 cmの長さに切断後、端面を研磨して石英導波路13を作製する(図3(d))。

【0023】最後に、石英導波路13の溝24に反射防 30 止膜16を備えた3次元導波路11を、コア12及び1 4の位置決めをきちんと行って嵌め込むことにより、図 1に示したような光励起導波路型固体レーザを作製し た。

【0024】前述した如くして作製した光励起導波路型 固体レーザの片側の端面から、励起光としてA1GaA sレーザダイオードより0.81μmの赤外光を入射したと ころ、中心波長 1.319μmで線幅が約100MHzの狭 線幅の発光が得られた。また、しきい値は1mW以下で 効率は 0.4mW/mWと高効率であった。

【0025】また、3次元導波路11のコア12中の活性イオンとして、それぞれ3価のHoイオン、Erイオ

ン、Tmイオン及び4価のCrイオンを選んだものを、 図3と同様の製造方法を用いて、図1に示したような光 励起導波路型固体レーザを作製した。

【0026】これらの光励起導波路型固体レーザを、それぞれ1.06 μ m(端面に誘電体ミラーを形成したネオジム置換型YAG結晶レーザ)、 0.98μ m(歪量子井戸レーザ)、 1.06μ m及び 0.81μ m(AlGaAsレーザダイオード)の励起光で励起してしきい値を測定したところ、全て1mW以下の励起光入力で発振する高効率であった。また、外部共振器を構成する回折格子を適宜選ぶことにより、それぞれ $2.0\sim2.1~\mu$ m、 1.53μ m、 $1.47~\mu$ m及び $1.3\sim1.6~\mu$ mの波長領域において100MH2以下の線幅で発振していることが確認できた。

[0027]

【発明の効果】以上説明したように本発明装置によれば、Y3 A 15 O12で示されるイットリウム・アルミニウム・ガーネット結晶(YAG結晶)または該YAG結晶の酸素以外の構成元素の一部を等価な価数を有する少なくとも一種類の元素で置き換えた置換型ガーネット結晶(置換型YAG結晶)で構成され、Nd, Ho, Er, Tmの3価あるいはCrの4価の元素のイオンのうちの少なくとも一種類を活性イオンとして含むコアを備えた3次元導波路と、外部共振器として回折格子を備えた3次元導波路とを、反射防止膜を介して直列にハイブリッド接続したため、単一モードで狭線幅のレーザビームを高効率で発生でき、また、回折格子を選択することによって発振周波数を制御できる。

【0028】また、本発明方法によれば、発振周波数の 制御と発振線幅の狭線化とを同時に達成し得る高効率の 光励起導波路型固体レーザを確立された技術により作製 できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光励起導波路型固体レーザの一実施例 を示す構成図

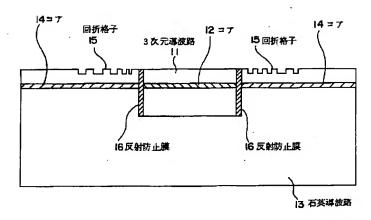
【図2】従来の光励起導波路型固体レーザの一例を示す 構成図

【図3】本発明の光励起導波路型固体レーザの製造方法 の一実施例を示す工程図

【符号の説明】

40 11…3次元導波路、12…3次元導波路11のコア、 13…石英導波路、14…石英導波路13のコア、15 …回折格子、16…反射防止膜。

【図1】



【図2】

